



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ГЕОДЕЗИИ И КАРТОГРАФИИ
(МИИГАиК)

Факультет оптического приборостроения
Кафедра прикладной оптики



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 5387FD2AF5B17FED816FDE9A1D4973B1
Владелец: Степанченко Алексей Леонидович
Действителен: с 21.07.2025 по 14.10.2026

«УТВЕРЖДАЮ»

Проректор
А. Л. Степанченко
18 апреля 2025 г.

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
«Б1.О.19 ОПТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ»**

Уровень высшего образования: бакалавриат

Направление подготовки: 12.03.05 Лазерная техника и лазерные технологии

Направленность(профиль) подготовки: Лазерная техника и лазерные технологии

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр

Форма обучения: очная

Год набора (приема на обучение): 2025

Срок получения образования: 4 года

Объем:
в зачетных единицах: 4 з.е.
в академических часах: 144 ак.ч.

Москва, 2025

Разработчики:

Доцент кафедры Прикладной оптики, к.н., доцент Андреев А. Н.

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 12.03.05 Лазерная техника и лазерные технологии, утвержденного приказом Минобрнауки от 19.09.2017 № 951

Согласование и утверждение

№	Подразделение	Ответственное лицо	ФИО	Виза	Дата, протокол (при наличии)
1	факультет Оптического приборостроения	Председатель ученого совета факультета	Торшина И. П.	Рассмотрено	15.01.2025, № 2/24-25

1. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

ОПК-3 ОПК-3. Способен проводить экспериментальные исследования и измерения, обрабатывать и представлять полученные данные с учетом специфики методов и средств лазерных исследований и измерений

ОПК-3.1 ОПК-3.1.Способен выбирать и использовать соответствующие ресурсы, современные методики и оборудование для проведения экспериментальных исследований и измерений

Знать:

ОПК-3.1/Зн3 Методы оптических измерений геометрических параметров оптических элементов, параметров оптических материалов, характеристик оптических систем, параметров световой волны, методов испытания оптических систем, исследования качества оптического изображения. Государственные и отраслевые стандарты, стандарты организации

Уметь:

ОПК-3.1/Ум2 Анализировать функциональные и принципиальные схемы оптических контрольно - измерительных устройств и обосновывать требования к их оптическим и метрологическим характеристикам. Оценивать уровень технического и технологического потенциала организации (организаций-контрагентов), необходимый для изготовления оснастки и специального инструмента. Использовать профессиональные пакеты прикладных программ для проектирования и конструирования оптических и оптико-электронных приборов и комплексов и системы электронного документооборота

Владеть:

ОПК-3.1/Нв2 Методами оптических измерений геометрических параметров оптических элементов, параметров оптических материалов, характеристик оптических систем, параметров световой волны, методов испытания оптических систем, исследования качества оптического изображения

ОПК-3.2 ОПК-3.2. Способен обрабатывать и представлять полученные экспериментальные данные для получения обоснованных выводов

Знать:

ОПК-3.2/Зн2 Методики обработки данных измерительных наблюдений, получения результатов измерений и оценки погрешностей. Формулы расчета основных параметров оптических контрольно-измерительных приборов и комплексов, расчета погрешностей получаемых результатов при прямых и косвенных измерениях.

Уметь:

ОПК-3.2/Ум2 Обосновывать требования к оптическим и метрологическим характеристикам оптических и оптико-электронных контрольно-измерительных приборов. Представлять информацию в систематизированном виде в соответствии с техническим заданием.

Владеть:

ОПК-3.2/Нв2 Методами оптических измерений геометрических параметров оптических элементов, параметров оптических материалов, характеристик оптических систем, параметров световой волны, методов испытания оптических систем, исследования качества оптического изображения

ПК-3 ПК-3.Способен к разработке технологических процессов контроля механических, оптических и оптико-электронных блоков, узлов и элементов типовых систем и приборов лазерной техники, лазерных оптико-электронных приборов и систем

ПК-3.1 ПК-3.1. Разрабатывает методики контроля качества выпускаемой оптической продукции

Знать:

ПК-3.1/Зн2 Основные параметры, которые должны контролироваться для подтверждения качества производимой оптической продукции. Оптические материалы и технологии. Оптический производственный контроль. Методы контроля и требования к измерительной аппаратуре. Основы метрологии, стандартизации и сертификации продукции. Нормативные документы системы менеджмента качества. Компьютерные технологии и программные средства проектирования и конструирования.

Уметь:

ПК-3.1/Ум2 Производить контроль качества выпускаемой оптической продукции на имеющемся в организации контрольно-измерительном оборудовании. Анализировать техническое состояние и возможности контрольно-измерительного оборудования организации. Принимать решения о необходимости проведения корректировки технической документации.

Владеть:

ПК-3.1/Нв2 Методами оптических измерений геометрических параметров оптических элементов, параметров оптических материалов, характеристик оптических систем, параметров световой волны, методов испытания оптических систем, исследования качества оптического изображения

ПК-3.2 ПК-3.2. Определяет перечень оборудования, необходимого для контроля качества выпускаемой оптической продукции

Знать:

ПК-3.2/Зн2 Основные параметры, которые должны контролироваться для подтверждения качества производимой оптической продукции. Оптические материалы и технологии. Оптический производственный контроль. Методы контроля и требования к измерительной аппаратуре. Основы метрологии, стандартизации и сертификации продукции. Нормативные документы системы менеджмента качества. Методы системного анализа. Компьютерные технологии и программные средства проектирования и конструирования.

Уметь:

ПК-3.2/Ум2 Производить контроль качества выпускаемой оптической продукции на имеющемся в организации контрольно-измерительном оборудовании. Анализировать техническое состояние и возможности контрольно-измерительного оборудования организации. Принимать решения о необходимости проведения корректировки технической документации.

Владеть:

ПК-3.2/Нв2 Методами оптических измерений геометрических параметров оптических элементов, параметров оптических материалов, характеристик оптических систем, параметров световой волны, методов испытания оптических систем, исследования качества оптического изображения

ПК-3.3 ПК-3.3 Разрабатывает мероприятия по обеспечению качества, надёжности и безопасности оптической продукции на всех этапах жизненного цикла оптоэлектроники, оптических и оптико-электронных приборов и комплексов

Знать:

ПК-3.3/Зн2 Основные параметры, которые должны контролироваться для подтверждения качества производимой оптической продукции. Методы контроля и требования к измерительной аппаратуре. Основы метрологии, стандартизации и сертификации продукции. Компьютерные технологии и программные средства проектирования и конструирования.

Уметь:

ПК-3.3/Ум2 Производить контроль качества выпускаемой оптической продукции на имеющемся в организации контрольно-измерительном оборудовании. Анализировать техническое состояние и возможности контрольно-измерительного оборудования организации. Работать с системами автоматического контроля техпроцессов при производстве оптотехники, оптических и оптико-электронных приборов и комплексов

Владеть:

ПК-3.3/Нв2 Методами оптических измерений геометрических параметров оптических элементов, параметров оптических материалов, характеристик оптических систем, параметров световой волны, методов испытания оптических систем, исследования качества оптического изображения

2. Показатели и критерии оценивания компетенций

Планируемые результаты освоения программы	Уровень овладения	Критерии оценивания (перечень сформированных ИДК/ЗУВ по уровням освоения)
---	----------------------	--

ОПК-3 ОПК-3. Способен проводить экспериментальные исследования и измерения, обрабатывать и представлять полученные данные с учетом специфики методов и средств лазерных исследований и измерений	Повышенный	ИДК ОПК-3.1 ОПК-3.1.Способен выбирать и использовать соответствующие ресурсы, современные методики и оборудование для проведения экспериментальных исследований и измерений Знать: ОПК-3.1/Зн3 Методы оптических измерений геометрических параметров оптических элементов, параметров оптических материалов, характеристик оптических систем, параметров световой волны, методов испытания оптических систем, исследования качества оптического изображения. Государственные и отраслевые стандарты, стандарты организации Уметь: ОПК-3.1/Ум2 Анализировать функциональные и принципиальные схемы оптических контрольно - измерительных устройств и обосновывать требования к их оптическим и метрологическим характеристикам. Оценивать уровень технического и технологического потенциала организации (организаций-контрагентов), необходимый для изготовления оснастки и специального инструмента Использовать профессиональные пакеты прикладных программ для проектирования и конструирования оптических и оптико-электронных приборов и комплексов и системы электронного документо оборота Владеть: ОПК-3.1/Нв2 Методами оптических измерений геометрических параметров оптических элементов, параметров оптических материалов, характеристик оптических систем, параметров световой волны, методов испытания оптических систем, исследования качества оптического изображения ИДК ОПК-3.2 ОПК-3.2. Способен обрабатывать и представлять полученные экспериментальные данные для получения обоснованных выводов Знать: ОПК-3.2/Зн2 Методики обработки данных измерительных наблюдений, получения результатов измерений и оценки погрешностей. Формулы расчета основных параметров оптических контрольно-измерительных приборов и комплексов, расчета погрешностей получаемых результатов при прямых и косвенных измерениях. Уметь: ОПК-3.2/Ум2 Обосновывать требования к оптическим и метрологическим характеристикам оптических и оптико-электронных контрольно-измерительных приборов. Представлять информацию в систематизированном виде в соответствии с техническим заданием.
--	-------------------	---

	Владеть: ОПК-3.2/Нв2 Методами оптических измерений геометрических параметров оптических элементов, параметров оптических материалов, характеристик оптических систем, параметров световой волны, методов испытания оптических систем, исследования качества оптического изображения
Базовый	ИДК ОПК-3.1 ОПК-3.1.Способен выбирать и использовать соответствующие ресурсы, современные методики и оборудование для проведения экспериментальных исследований и измерений Знать: ОПК-3.1/Зн3 Методы оптических измерений геометрических параметров оптических элементов, параметров оптических материалов, характеристик оптических систем, параметров световой волны, методов испытания оптических систем, исследования качества оптического изображения. Государственные и отраслевые стандарты, стандарты организации Уметь: ОПК-3.1/Ум2 Анализировать функциональные и принципиальные схемы оптических контрольно - измерительных устройств и обосновывать требования к их оптическим и метрологическим характеристикам. Оценивать уровень технического и технологического потенциала организации (организаций-контрагентов), необходимый для изготовления оснастки и специального инструмента Использовать профессиональные пакеты прикладных программ для проектирования и конструирования оптических и оптико-электронных приборов и комплексов и системы электронного документо оборота ИДК ОПК-3.2 ОПК-3.2. Способен обрабатывать и представлять полученные экспериментальные данные для получения обоснованных выводов Знать: ОПК-3.2/Зн2 Методики обработки данных измерительных наблюдений, получения результатов измерений и оценки погрешностей. Формулы расчета основных параметров оптических контрольно-измерительных приборов и комплексов, расчета погрешностей получаемых результатов при прямых и косвенных измерениях. Уметь: ОПК-3.2/Ум2 Обосновывать требования к оптическим и метрологическим характеристикам оптических и оптико-электронных контрольно-измерительных приборов. Представлять информацию в систематизированном виде в соответствии с техническим заданием.

Пороговый	ИДК ОПК-3.1 ОПК-3.1.Способен выбирать и использовать соответствующие ресурсы, современные методики и оборудование для проведения экспериментальных исследований и измерений Знать: ОПК-3.1/Зн3 Методы оптических измерений геометрических параметров оптических элементов, параметров оптических материалов, характеристик оптических систем, параметров световой волны, методов испытания оптических систем, исследования качества оптического изображения. Государственные и отраслевые стандарты, стандарты организации ИДК ОПК-3.2 ОПК-3.2. Способен обрабатывать и представлять полученные экспериментальные данные для получения обоснованных выводов Знать: ОПК-3.2/Зн2 Методики обработки данных измерительных наблюдений, получения результатов измерений и оценки погрешностей. Формулы расчета основных параметров оптических контрольно-измерительных приборов и комплексов, расчета погрешностей получаемых результатов при прямых и косвенных измерениях.
-----------	---

ПК-3 ПК-3.Способен к разработке технологических процессов контроля механических, оптических и оптико-электронных блоков, узлов и элементов типовых систем и приборов лазерной техники, лазерных оптико-электронных приборов и систем	Повышенный	ИДК ПК-3.1 ПК-3.1. Разрабатывает методики контроля качества выпускаемой оптической продукции Знать: ПК-3.1/Зн2 Основные параметры, которые должны контролироваться для подтверждения качества производимой оптической продукции. Оптические материалы и технологии. Оптический производственный контроль. Методы контроля и требования к измерительной аппаратуре. Основы метрологии, стандартизации и сертификации продукции. Нормативные документы системы менеджмента качества. Компьютерные технологии и программные средства проектирования и конструирования. Уметь: ПК-3.1/Ум2 Производить контроль качества выпускаемой оптической продукции на имеющемся в организации контрольно-измерительном оборудовании. Анализировать техническое состояние и возможности контрольно-измерительного оборудования организации. Принимать решения о необходимости проведения корректировки технической документации. Владеть: ПК-3.1/Нв2 Методами оптических измерений геометрических параметров оптических элементов, параметров оптических материалов, характеристик оптических систем, параметров световой волны, методов испытания оптических систем, исследования качества оптического изображения ИДК ПК-3.2 ПК-3.2. Определяет перечень оборудования, необходимого для контроля качества выпускаемой оптической продукции Знать: ПК-3.2/Зн2 Основные параметры, которые должны контролироваться для подтверждения качества производимой оптической продукции. Оптические материалы и технологии. Оптический производственный контроль. Методы контроля и требования к измерительной аппаратуре. Основы метрологии, стандартизации и сертификации продукции. Нормативные документы системы менеджмента качества. Методы системного анализа. Компьютерные технологии и программные средства проектирования и конструирования.
---	-------------------	---

Уметь:

ПК-3.2/Ум2 Производить контроль качества выпускаемой оптической продукции на имеющемся в организации контрольно-измерительном оборудовании. Анализировать техническое состояние и возможности контрольно-измерительного оборудования организации. Принимать решения о необходимости проведения корректировки технической документации.

Владеть:

ПК-3.2/Нв2 Методами оптических измерений геометрических параметров оптических элементов, параметров оптических материалов, характеристик оптических систем, параметров световой волны, методов испытания оптических систем, исследования качества оптического изображения

ИДК ПК-3.3 ПК-3.3 Разрабатывает мероприятия по обеспечению качества, надёжности и безопасности оптической продукции на всех этапах жизненного цикла оплотехники, оптических и оптико-электронных приборов и комплексов

Знать:

ПК-3.3/Зн2 Основные параметры, которые должны контролироваться для подтверждения качества производимой оптической продукции. Методы контроля и требования к измерительной аппаратуре. Основы метрологии, стандартизации и сертификации продукции. Компьютерные технологии и программные средства проектирования и конструирования.

Уметь:

ПК-3.3/Ум2 Производить контроль качества выпускаемой оптической продукции на имеющемся в организации контрольно-измерительном оборудовании. Анализировать техническое состояние и возможности контрольно-измерительного оборудования организации. Работать с системами автоматического контроля техпроцессов при производстве оплотехники, оптических и оптико-электронных приборов и комплексов

Владеть:

ПК-3.3/Нв2 Методами оптических измерений геометрических параметров оптических элементов, параметров оптических материалов, характеристик оптических систем, параметров световой волны, методов испытания оптических систем, исследования качества оптического изображения

Базовый	ИДК ПК-3.1 ПК-3.1. Разрабатывает методики контроля качества выпускаемой оптической продукции Знать: ПК-3.1/Зн2 Основные параметры, которые должны контролироваться для подтверждения качества производимой оптической продукции. Оптические материалы и технологии. Оптический производственный контроль. Методы контроля и требования к измерительной аппаратуре. Основы метрологии, стандартизации и сертификации продукции. Нормативные документы системы менеджмента качества. Компьютерные технологии и программные средства проектирования и конструирования. Уметь: ПК-3.1/Ум2 Производить контроль качества выпускаемой оптической продукции на имеющемся в организации контрольно-измерительном оборудовании. Анализировать техническое состояние и возможности контрольно-измерительного оборудования организации. Принимать решения о необходимости проведения корректировки технической документации. ИДК ПК-3.2 ПК-3.2. Определяет перечень оборудования, необходимого для контроля качества выпускаемой оптической продукции Знать: ПК-3.2/Зн2 Основные параметры, которые должны контролироваться для подтверждения качества производимой оптической продукции. Оптические материалы и технологии. Оптический производственный контроль. Методы контроля и требования к измерительной аппаратуре. Основы метрологии, стандартизации и сертификации продукции. Нормативные документы системы менеджмента качества. Методы системного анализа. Компьютерные технологии и программные средства проектирования и конструирования. Уметь: ПК-3.2/Ум2 Производить контроль качества выпускаемой оптической продукции на имеющемся в организации контрольно-измерительном оборудовании. Анализировать техническое состояние и возможности контрольно-измерительного оборудования организации. Принимать решения о необходимости проведения корректировки технической документации.
---------	--

	ИДК ПК-3.3 ПК-3.3 Разрабатывает мероприятия по обеспечению качества, надёжности и безопасности оптической продукции на всех этапах жизненного цикла оптотехники, оптических и оптико-электронных приборов и комплексов Знать: ПК-3.3/Зн2 Основные параметры, которые должны контролироваться для подтверждения качества производимой оптической продукции. Методы контроля и требования к измерительной аппаратуре. Основы метрологии, стандартизации и сертификации продукции. Компьютерные технологии и программные средства проектирования и конструирования. Уметь: ПК-3.3/Ум2 Производить контроль качества выпускаемой оптической продукции на имеющемся в организации контрольно-измерительном оборудовании. Анализировать техническое состояние и возможности контрольно-измерительного оборудования организации. Работать с системами автоматического контроля техпроцессов при производстве оптотехники, оптических и оптико-электронных приборов и комплексов
Пороговый	ИДК ПК-3.1 ПК-3.1. Разрабатывает методики контроля качества выпускаемой оптической продукции Знать: ПК-3.1/Зн2 Основные параметры, которые должны контролироваться для подтверждения качества производимой оптической продукции. Оптические материалы и технологии. Оптический производственный контроль. Методы контроля и требования к измерительной аппаратуре. Основы метрологии, стандартизации и сертификации продукции. Нормативные документы системы менеджмента качества. Компьютерные технологии и программные средства проектирования и конструирования.

		ИДК ПК-3.2 ПК-3.2. Определяет перечень оборудования, необходимого для контроля качества выпускаемой оптической продукции Знать: ПК-3.2/Зн2 Основные параметры, которые должны контролироваться для подтверждения качества производимой оптической продукции. Оптические материалы и технологии. Оптический производственный контроль. Методы контроля и требования к измерительной аппаратуре. Основы метрологии, стандартизации и сертификации продукции. Нормативные документы системы менеджмента качества. Методы системного анализа. Компьютерные технологии и программные средства проектирования и конструирования. ИДК ПК-3.3 ПК-3.3 Разрабатывает мероприятия по обеспечению качества, надёжности и безопасности оптической продукции на всех этапах жизненного цикла оптоэлектроники, оптических и оптико-электронных приборов и комплексов Знать: ПК-3.3/Зн2 Основные параметры, которые должны контролироваться для подтверждения качества производимой оптической продукции. Методы контроля и требования к измерительной аппаратуре. Основы метрологии, стандартизации и сертификации продукции. Компьютерные технологии и программные средства проектирования и конструирования.
--	--	---

3. Шкала оценивания

Оценка	Критерии оценивания (перечень сформированных ИДК/ЗУВ)
--------	---

Отлично	ОПК-3.1 ОПК-3.1.Способен выбирать и использовать соответствующие ресурсы, современные методики и оборудование для проведения экспериментальных исследований и измерений ОПК-3.1/Зн3 Методы оптических измерений геометрических параметров оптических элементов, параметров оптических материалов, характеристик оптических систем, параметров световой волны, методов испытания оптических систем, исследования качества оптического изображения. Государственные и отраслевые стандарты, стандарты организации ОПК-3.1/Ум2 Анализировать функциональные и принципиальные схемы оптических контрольно - измерительных устройств и обосновывать требования к их оптическим и метрологическим характеристикам. Оценивать уровень технического и технологического потенциала организации (организаций-контрагентов), необходимый для изготовления оснастки и специального инструмента Использовать профессиональные пакеты прикладных программ для проектирования и конструирования оптических и оптико-электронных приборов и комплексов и системы электронного документо оборота ОПК-3.1/Нв2 Методами оптических измерений геометрических параметров оптических элементов, параметров оптических материалов, характеристик оптических систем, параметров световой волны, методов испытания оптических систем, исследования качества оптического изображения ПК-3.1 ПК-3.1. Разрабатывает методики контроля качества выпускаемой оптической продукции ПК-3.1/Зн2 Основные параметры, которые должны контролироваться для подтверждения качества производимой оптической продукции. Оптические материалы и технологии. Оптический производственный контроль. Методы контроля и требования к измерительной аппаратуре. Основы метрологии, стандартизации и сертификации продукции. Нормативные документы системы менеджмента качества. Компьютерные технологии и программные средства проектирования и конструирования. ПК-3.1/Ум2 Производить контроль качества выпускаемой оптической продукции на имеющемся в организации контрольно-измерительном оборудовании. Анализировать техническое состояние и возможности контрольно-измерительного оборудования организации. Принимать решения о необходимости проведения корректировки технической документации. ПК-3.1/Нв2 Методами оптических измерений геометрических параметров оптических элементов, параметров оптических материалов, характеристик оптических систем, параметров световой волны, методов испытания оптических систем, исследования качества оптического изображения ОПК-3.2 ОПК-3.2. Способен обрабатывать и представлять полученные экспериментальные данные для получения обоснованных выводов ОПК-3.2/Зн2 Методики обработки данных измерительных наблюдений, получения результатов измерений и оценки погрешностей. Формулы расчета основных параметров оптических контрольно-измерительных приборов и комплексов, расчета погрешностей получаемых результатов при прямых и косвенных измерениях. ОПК-3.2/Ум2 Обосновывать требования к оптическим и метрологическим характеристикам оптических и оптико-электронных контрольно-измерительных приборов. Представлять информацию в систематизированном виде в соответствии с техническим заданием. ОПК-3.2/Нв2 Методами оптических измерений геометрических параметров оптических элементов, параметров оптических материалов, характеристик оптических систем, параметров световой волны, методов испытания оптических систем, исследования качества оптического изображения
---------	---

	ПК-3.2 ПК-3.2. Определяет перечень оборудования, необходимого для контроля качества выпускаемой оптической продукции ПК-3.2/Зн2 Основные параметры, которые должны контролироваться для подтверждения качества производимой оптической продукции. Оптические материалы и технологии. Оптический производственный контроль. Методы контроля и требования к измерительной аппаратуре. Основы метрологии, стандартизации и сертификации продукции. Нормативные документы системы менеджмента качества. Методы системного анализа. Компьютерные технологии и программные средства проектирования и конструирования. ПК-3.2/Ум2 Производить контроль качества выпускаемой оптической продукции на имеющемся в организации контрольно-измерительном оборудовании. Анализировать техническое состояние и возможности контрольно-измерительного оборудования организации. Принимать решения о необходимости проведения корректировки технической документации. ПК-3.2/Нв2 Методами оптических измерений геометрических параметров оптических элементов, параметров оптических материалов, характеристик оптических систем, параметров световой волны, методов испытания оптических систем, исследования качества оптического изображения ПК-3.3 ПК-3.3 Разрабатывает мероприятия по обеспечению качества, надёжности и безопасности оптической продукции на всех этапах жизненного цикла оптоэлектроники, оптических и оптико-электронных приборов и комплексов ПК-3.3/Зн2 Основные параметры, которые должны контролироваться для подтверждения качества производимой оптической продукции. Методы контроля и требования к измерительной аппаратуре. Основы метрологии, стандартизации и сертификации продукции. Компьютерные технологии и программные средства проектирования и конструирования. ПК-3.3/Ум2 Производить контроль качества выпускаемой оптической продукции на имеющемся в организации контрольно-измерительном оборудовании. Анализировать техническое состояние и возможности контрольно-измерительного оборудования организации. Работать с системами автоматического контроля техпроцессов при производстве оптоэлектроники, оптических и оптико-электронных приборов и комплексов ПК-3.3/Нв2 Методами оптических измерений геометрических параметров оптических элементов, параметров оптических материалов, характеристик оптических систем, параметров световой волны, методов испытания оптических систем, исследования качества оптического изображения
Хорошо	ОПК-3.1 ОПК-3.1.Способен выбирать и использовать соответствующие ресурсы, современные методики и оборудование для проведения экспериментальных исследований и измерений ОПК-3.1/Зн3 Методы оптических измерений геометрических параметров оптических элементов, параметров оптических материалов, характеристик оптических систем, параметров световой волны, методов испытания оптических систем, исследования качества оптического изображения. Государственные и отраслевые стандарты, стандарты организации ОПК-3.1/Ум2 Анализировать функциональные и принципиальные схемы оптических контрольно - измерительных устройств и обосновывать требования к их оптическим и метрологическим характеристикам. Оценивать уровень технического и технологического потенциала организации (организаций-контрагентов), необходимый для изготовления оснастки и специального инструмента Использовать профессиональные пакеты прикладных программ для проектирования и конструирования оптических и оптико-электронных приборов и комплексов и системы электронного документо оборота

ПК-3.1 ПК-3.1. Разрабатывает методики контроля качества выпускаемой оптической продукции

ПК-3.1/Зн2 Основные параметры, которые должны контролироваться для подтверждения качества производимой оптической продукции. Оптические материалы и технологии. Оптический производственный контроль. Методы контроля и требования к измерительной аппаратуре. Основы метрологии, стандартизации и сертификации продукции. Нормативные документы системы менеджмента качества. Компьютерные технологии и программные средства проектирования и конструирования.

ПК-3.1/Ум2 Производить контроль качества выпускаемой оптической продукции на имеющемся в организации контрольно-измерительном оборудовании. Анализировать техническое состояние и возможности контрольно-измерительного оборудования организации. Принимать решения о необходимости проведения корректировки технической документации.

ОПК-3.2 ОПК-3.2. Способен обрабатывать и представлять полученные экспериментальные данные для получения обоснованных выводов

ОПК-3.2/Зн2 Методики обработки данных измерительных наблюдений, получения результатов измерений и оценки погрешностей. Формулы расчета основных параметров оптических контрольно-измерительных приборов и комплексов, расчета погрешностей получаемых результатов при прямых и косвенных измерениях.

ОПК-3.2/Ум2 Обосновывать требования к оптическим и метрологическим характеристикам оптических и оптико-электронных контрольно-измерительных приборов. Представлять информацию в систематизированном виде в соответствии с техническим заданием.

ПК-3.2 ПК-3.2. Определяет перечень оборудования, необходимого для контроля качества выпускаемой оптической продукции

ПК-3.2/Зн2 Основные параметры, которые должны контролироваться для подтверждения качества производимой оптической продукции. Оптические материалы и технологии. Оптический производственный контроль. Методы контроля и требования к измерительной аппаратуре. Основы метрологии, стандартизации и сертификации продукции. Нормативные документы системы менеджмента качества. Методы системного анализа. Компьютерные технологии и программные средства проектирования и конструирования.

ПК-3.2/Ум2 Производить контроль качества выпускаемой оптической продукции на имеющемся в организации контрольно-измерительном оборудовании. Анализировать техническое состояние и возможности контрольно-измерительного оборудования организации. Принимать решения о необходимости проведения корректировки технической документации.

	ПК-3.3 ПК-3.3 Разрабатывает мероприятия по обеспечению качества, надёжности и безопасности оптической продукции на всех этапах жизненного цикла оптотехники, оптических и оптико- электронных приборов и комплексов ПК-3.3/Зн2 Основные параметры, которые должны контролироваться для подтверждения качества производимой оптической продукции. Методы контроля и требования к измерительной аппаратуре. Основы метрологии, стандартизации и сертификации продукции. Компьютерные технологии и программные средства проектирования и конструирования. ПК-3.3/Ум2 Производить контроль качества выпускаемой оптической продукции на имеющемся в организации контрольно-измерительном оборудовании. Анализировать техническое состояние и возможности контрольно-измерительного оборудования организации. Работать с системами автоматического контроля техпроцессов при производстве оптотехники, оптических и оптико-электронных приборов и комплексов
Удовлетворительно	ОПК-3.1 ОПК-3.1.Способен выбирать и использовать соответствующие ресурсы, современные методики и оборудование для проведения экспериментальных исследований и измерений ОПК-3.1/Зн3 Методы оптических измерений геометрических параметров оптических элементов, параметров оптических материалов, характеристик оптических систем, параметров световой волны, методов испытания оптических систем, исследования качества оптического изображения. Государственные и отраслевые стандарты, стандарты организации ПК-3.1 ПК-3.1. Разрабатывает методики контроля качества выпускаемой оптической продукции ПК-3.1/Зн2 Основные параметры, которые должны контролироваться для подтверждения качества производимой оптической продукции. Оптические материалы и технологии. Оптический производственный контроль. Методы контроля и требования к измерительной аппаратуре. Основы метрологии, стандартизации и сертификации продукции. Нормативные документы системы менеджмента качества. Компьютерные технологии и программные средства проектирования и конструирования. ОПК-3.2 ОПК-3.2. Способен обрабатывать и представлять полученные экспериментальные данные для получения обоснованных выводов ОПК-3.2/Зн2 Методики обработки данных измерительных наблюдений, получения результатов измерений и оценки погрешностей. Формулы расчета основных параметров оптических контрольно-измерительных приборов и комплексов, расчета погрешностей получаемых результатов при прямых и косвенных измерениях. ПК-3.2 ПК-3.2. Определяет перечень оборудования, необходимого для контроля качества выпускаемой оптической продукции ПК-3.2/Зн2 Основные параметры, которые должны контролироваться для подтверждения качества производимой оптической продукции. Оптические материалы и технологии. Оптический производственный контроль. Методы контроля и требования к измерительной аппаратуре. Основы метрологии, стандартизации и сертификации продукции. Нормативные документы системы менеджмента качества. Методы системного анализа. Компьютерные технологии и программные средства проектирования и конструирования.

	ПК-3.3 ПК-3.3 Разрабатывает мероприятия по обеспечению качества, надёжности и безопасности оптической продукции на всех этапах жизненного цикла оптоэлектроники, оптических и оптико-электронных приборов и комплексов ПК-3.3/Зн2 Основные параметры, которые должны контролироваться для подтверждения качества производимой оптической продукции. Методы контроля и требования к измерительной аппаратуре. Основы метрологии, стандартизации и сертификации продукции. Компьютерные технологии и программные средства проектирования и конструирования.
Неудовлетворительно	Результаты обучения не сформированы на достаточном уровне

4. Контрольные мероприятия по дисциплине

Вид контроля	Форма контроля/Оценочное средство
Текущий контроль	Письменный опрос
Промежуточная аттестация	Контрольная работа Экзамен

№ п/п	Наименование раздела	Контролируемые ИДК	Вид контроля/ используемые оценочные материалы	
			Текущий	Промежут. аттестация
1	Измерения параметров оптических материалов	ОПК-3.1 ОПК-3.2	Письменный опрос	Экзамен
2	Измерения параметров оптических деталей	ОПК-3.1 ОПК-3.2 ПК-3.1 ПК-3.2 ПК-3.3		Экзамен
3	Измерение характеристик оптических систем	ОПК-3.1 ОПК-3.2 ПК-3.1 ПК-3.2 ПК-3.3		Экзамен
4	Исследование качества оптического изображения	ОПК-3.1 ОПК-3.2 ПК-3.1 ПК-3.2 ПК-3.3	Письменный опрос	Экзамен

5. Порядок проведения промежуточной аттестации

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется локальными нормативными актами Университета:

- Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по основным образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Московский государственный университет геодезии и картографии», п.6 «Организация и проведение промежуточной аттестации».
- Положением о порядке осуществления образовательного процесса, проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Московский государственный университет геодезии и картографии», п.8 «Проведение промежуточной аттестации с применением ЭО и ДОТ».

Промежуточная аттестация: Экзамен, 7 семестр.

при проведении промежуточной аттестации, применяется среднее арифметическое значения оценок, полученных за каждый элемент оценивания, указанный в билете (вопрос и два практических задания). Итоговая оценка по дисциплине (модулю) рассчитывается как отношение суммы оценок, полученных обучаемым за каждый вопрос и задания в билете (вопрос и 2 задания, далее - элемент контроля) поделенное на количество полученных оценок (3). При проведении оценивания по вопросам и заданиям, указанным в билете, в ходе промежуточной аттестации, преподаватель может учитывать результаты текущего контроля

6. Оценочные материалы текущего контроля

Раздел 1. Измерения параметров оптических материалов

Контролируемые ИДК: ОПК-3.1 ОПК-3.2

Тема 1.3. Измерение коэффициента светопоглощения оптического стекла

Форма контроля/оценочное средство: Письменный опрос

Вопросы/Задания:

1. Основы фотографических методов фотометрии. Характеристическая кривая, чувствительность интегральная и спектральная, коэффициент контрастности, фотогра-фическая широта. Методы измерения больших перепадов яркостей объекта.

Раздел 4. Исследование качества оптического изображения

Контролируемые ИДК: ОПК-3.1 ОПК-3.2 ПК-3.1 ПК-3.2 ПК-3.3

Тема 4.10. Визуальный метод оценки качества изображения

Форма контроля/оценочное средство: Письменный опрос

Вопросы/Задания:

1. Взаимосвязь дифракционных и абберационных ограничений разрешающей способности на оси и по полю оптической системы

7. Оценочные материалы промежуточной аттестации

7 семестр, Экзамен

Контролируемые ИДК: ОПК-3.1 ПК-3.1 ОПК-3.2 ПК-3.2 ПК-3.3

Вопросы/Задания:

1. Способен проводить экспериментальные исследования и измерения, обрабатывать и представлять полученные данные с учетом специфики методов и средств лазерных исследований и измерений

1 Оценка погрешностей измерений. Систематические, грубые и случайные погрешности. Свойства случайных погрешностей измерений. Погрешности функций измеренных величин.

2 Свойства глаза. Разрешающая сила, аккомодация, адаптация, контрастная чувствительность глаза. Визуальные методы поперечных и продольных установок и сопутствующие им погрешности.

3 Свойства оптических приборов. Точность продольных и поперечных установок. Параллакс. Его влияние на точность снятия отсчетов. Устранение влияние продольного параллакса на точность снятия отсчетов. Размеры и положение выходного зрачка контрольно-измерительного прибора.

4 Принцип компарирования Аббе. Ошибки компарирования 1-ого и 2-ого порядка.

5 Методы и приборы для измерения длин и толщин оптических деталей.

6 Методы и приборы для измерения радиусов кривизны поверхностей оптических деталей.

Контактные и бесконтактные методы.

7 Конструкции окулярных микрометров: винтового, спирального, с подвижными клиньями, с качающейся плоскопараллельной пластинкой, с линзовым компенсатором.

8 Коллиматоры. Назначение, классификация и конструкция.

9 Методы юстировки коллиматоров:

- автоколлимационный;
- по эталонному коллиматору;
- по удаленному предмету;
- с помощью 2-х неюстированных коллиматоров;
- с помощью плоскопараллельной пластины и зрительной трубы;
- с помощью движущейся пентапризмы и зрительной трубы.

10 Автоколлиматоры. Принцип работы, конструкция, точность измерений.

11 Автоколлимационные окуляры, их конструкция и технические данные.

12 Методы измерения углов призм и клиньев на гониометрах - коллимационные и автоколлимационный.

13 Измерение фокусных расстояний оптических деталей и систем. Прямые и косвенные методы измерений:

- автоколлимационный М.М.Русинова;
- угловых измерений;
- Гаусса;
- линейных увеличений и др.

14 Измерение показателя преломления оптических сред. Классификация по используемому физическому явлению.

Геометрические и волновые методы измерений:

- интерференционный Обреимова;
- призмы;
- Фраунгофера;
- Аббе;
- Кольрауша;
- Кольрауша-Волластона (рефрактометр Пульфриха).

15 Критерии качества оптических систем (Реллея, Штрейля, Рождественского, теоретический, практический).

16 Измерение разрешающей способности по мирам абсолютного контраста зрительных труб, микроскопов, луп, фотографических объективов.

17 Измерение аберраций оптических приборов волновыми и геометрическими методами. Интерференционный метод, теневой метод, метод визуальных фокусировок.

18 Фотометрические измерения. Принципы построения визуальных фотометров.

19 Принципы построения фотоэлектрических фотометров:

- с непосредственным измерением потока;
- с нулевым отсчетом;
- с дифференциальным включением приемников излучения;
- с поочередным сравнением потоков излучения.

20 Основы фотографических методов фотометрии. Характеристическая кривая, чувствительность интегральная и спектральная, коэффициент контрастности, фотографическая широта. Методы измерения больших перепадов яркостей объекта.